Rec'd PCT/PTO 27 JAN 2005 IT AUF DEM

#### VERTRAG ÜBER D NTERNATIONALE ZUSAMME **GEBIET DES PATENTWESENS**

## PCT

REC'D 26 OCT 2004

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Wa 10225-W				WEITERES VORGE	HEN siehe Mittellung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08177				Internationales Anmeldeda 24.07.2003	tum <i>(TagMonatUahr)</i>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 01.08.2002		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK F16C33/24								
Anmelder WACKER-CHEMIE Gmb et al.								
1.	<ol> <li>Dieser internationale vorläufige Pr  üfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Pr  üfung  beauftragten Beh  örde erstellt und wird dem Anmelder gem  äß Artikel 36  übermittelt.</li> </ol>							
2.	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.							
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).							
	Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blätter.							
3.	Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:							
	1	×	Grundlage des Besch	neids				
	11		Priorität					
1	III		Keine Erstellung eine	s Gutachtens über Neuhe	eit, erfinderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit		
1	IV		Mangelnde Einheitlic	hkeit der Erfindung				
	٧		Begründete Feststell gewerblichen Anwen	ung nach Regel 66.2 a)ii) dbarkeit; Unterlagen und	hinsichtlich der Neul Erklärungen zur Stüt	heit, der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung		
	VI		Bestimmte angeführt					
	VII			er internationalen Anmeld				
	VIII		Bestimmte Bemerku	ngen zur internationalen A	Anmeldung			
Datum der Einrelchung des Antrags					Datum der Fertigstellu	ung dieses Berichts		
29.01.2004					25.10.2004			
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde					Bevollmächtigter Bed	iensteter		
-	31	D-	ropäisches Patentamt 80298 München		Munro, B	And the state of t		
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465					Tel. +49 89 2399-852	Some a mild . First		
-		-	M, 740 00 2000 - 7700		- 3   35 2555 552			

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/08177

l. (	Grun	dlage	des	<b>Beric</b>	hts
------	------	-------	-----	--------------	-----

1.	I. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf ein Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17))								
	Bes	Beschreibung, Seiten							
	1-1:	2	in der ursprünglich eingereichten Fassung						
	Ans	Ansprüche, Nr.							
	1-6		eingegangen am 19.05.2004 mit Schreiben vom 14.05.2004						
	Zei	Zeichnungen, Blätter							
	1/3-	3/3	in der ursprünglich eingereichten Fassung						
2.	die	sichtlich der <b>Sprache</b> : Alle vo internationale Anmeldung eir er diesem Punkt nichts ander	orstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der ngereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern es angegeben ist.						
		Bestandteile standen der Be gereicht; dabei handelt es sic							
		die Sprache der Übersetzun (nach Regel 23.1(b)).	g, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist						
		die Veröffentlichungssprach	e der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).						
		die Sprache der Übersetzun worden ist (nach Regel 55.2	g, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht und/oder 55.3).						
3.	Hins inte	Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist ointernationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:							
		in der internationalen Anmel	dung in schriftlicher Form enthalten ist.						
		zusammen mit der internatio	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nachträglich	h in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nachträglich	h in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		Die Erklärung, daß das nach Offenbarungsgehalt der inte	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den rnationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
		Die Erklärung, daß die in co Sequenzprotokoll entsprech	mputerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen en, wurde vorgelegt.						
4.	Aufg	fgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:							

Seiten:

7-12

Nr.:

Blatt:

☐ Beschreibung,

☐ Zeichnungen,

☑ Ansprüche,

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08177

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 2-5

Nein: Ansprüche 1,6

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 3-5

Nein: Ansprüche 1, 2, 6

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-6

Nein: Ansprüche: -

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

#### Abschnitt V

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
  - D1: QUICK, NATHANIEL R.: "Laser Synthesis of Conductive Phases in Silicon Carbide Thin Film and Bulk Substrates" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON LASERS, Bd. D, 1994, Seiten 696-702, XP001155543
  - D2: QUICK, NATHANIEL R.: "Laser synthesis of conductive phases in silicon carbide and aluminum nitride" NOVEL TECHNIQUES IN SYNTHESIS AND PROCESSING OF ADVANCED MATERIALS, PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM, 1995, Seiten 419-432, XP009018887
  - D6: WO 01/16054 A (UNIV ILLINOIS) 8. März 2001 (2001-03-08)
  - D7: WO 02/02956 A (BLEISTAHL PROD GMBH & CO KG ;DALAL KIRIT (DE); SPANG WALTER (DE);) 10. Januar 2002 (2002-01-10)
- 2. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 scheint nicht neu zu sein (Artikel 33(2) PCT). Die Gründe sind die folgende:

Gemäß Anspruch 1 kann das Verfahren in Anwesenheit eines <u>Reaktionsgases</u>, eines Schutzgases oder in einem Vakuum durchgeführt werden.

Dokument D1 (ganzes Dokument, insbesondere "experimental procedures" und Abbildung 2) oder Dokument D2 (ganzes Dokument, insbesondere "experimental procedures" und Abbildungen 2, 3 und 7) offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers, wobei ein Werkstoff mit SiC-Oberfläche in Anwesenheit von Luft mittels einer Strahlungsquelle lokal erhitzt wird. Luft kann als Reaktionsgases angesehen werden. Daher steht D1 und D2 der Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 neuheitschädlich entgegen.

3. Der Gegenstand von Anspruch 2 erfüllt nicht die Erfordernisse der Artikel 6 und 33(3) PCT. Die Gründe sind die folgende:

Anspruch 2 wird zum Teil in Form eines zu erreichendes Ergebnis definiert, nämlich: "wobei das Reaktionsgas derart beschaffen ist, das es in dem vorgegebenen Temperaturbereich das Metall des Metallcarbids herauszulösen vermag und Kohlenstoff zurückläßt".

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Da Anspruch 2 nicht alle wesentliche Verfahrensmerkmale zur Durchführung der Erfindung beinhaltet, kann eine erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) noch nicht anerkannt werden.

Die Kombination der Ansprüche 1 + 2 + 3 scheint die Erfordernisse der Artikel 6, 4. 33(2) und 33(3) PCT zu erfüllen. Die Gründe sind die folgende:

D1 und D2 offenbaren zwar ein Verfahren mit lokalen Erhitzen mittels Laser, aber in Anwesenheit von Luft und bei höheren Temperatur.

Dokument D6 (Seite 45, Zeilen 9-23) beschreibt ein Verfahren zur Umwandlung einer Siliziumcarbid-Oberfläche in Kohlenstoff, wobei als Reaktionsgas ein mit einem Halogen (Chlor) versetztes Trägergas (Argon) verwendet wird. Weiter wird erwähnt, daß unter Verwendung von herkömmlichen Ätzverfahren, die Oberfläche auch strukturiert werden könne u.a. für selbstschmierenden Oberflächen.

Es gibt aber keinen Hinweis D1 oder D2 mit D6 zu kombinieren.

Der Gegenstand von 5 scheint ebenso die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 5. 33(3) zu erfüllen. Die Gründe sind die folgende:

D1 und D2 offenbaren zwar ein Verfahren mit lokalen Erhitzen mittels Laser, aber in Anwesenheit von Luft und bei höheren Temperatur.

In D7 (Ansprüche) wird ein Verfahren zur Umwandlung einer Siliziumcarbid-Oberfläche in Kohlenstoff beschrieben, wobei der SiC-Formkörper auf eine Temperatur zwischen 1600 und 2200°C unter Vakuum oder unter Schutzgas erhitzt wird.

Allerdings gibt es keinen Hinweis D1 oder D2 mit D7 zu kombinieren.

Durch die Verfahren gemäß den Ansprüchen 3 bzw 5 wird Oxidation des gebildeten Kohlenstoffs vermieden.

5 ·

10

15

20

30

### Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers, dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkstoff mit einer MetallcarbidOberfläche in Anwesenheit eines Reaktionsgases, eines
  Schutzgases oder in einem Vakuum mittels einer Strahlungsquelle in einem definierten Bereich seiner Oberfläche derart erhitzt wird, dass es in diesem Bereich zu einer lokalen Umwandlung des Metallcarbids in Kohlenstoff kommt.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallcarbid mit Hilfe einer Strahlungsquelle lokal bestrahlt und dabei auf 600-1500°C erhitzt wird und die Metallcarbid-Oberfläche dabei einem Reaktionsgas ausgesetzt wird, wobei das Reaktionsgas derart beschaffen ist, dass es in dem vorgegebenen Temperaturbereich das Metall des Metallcarbids herauszulösen vermag und Kohlenstoff zurücklässt.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Reaktionsgas ein mit einem Halogen versetztes Trägergas verwendet wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Halogen Chlor und als Trägergas Argon verwendet wird.
  - 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Strahlungsquelle bestrahlte Oberfläche lokal auf mehr als 1500°C und weniger als 2200°C erhitzt wird und einem Vakuum oder Schutzgas ausgesetzt wird, wobei sich Metallcarbid ohne Beteiligung fremder Elemente in Metall und Kohlenstoff zersetzt.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Strahlungsquelle ein Laser, eine Mikrowelle oder ein Elektronenstrahl verwendet wird.

